

Support de polissage manuel pour wafer 2 pouces

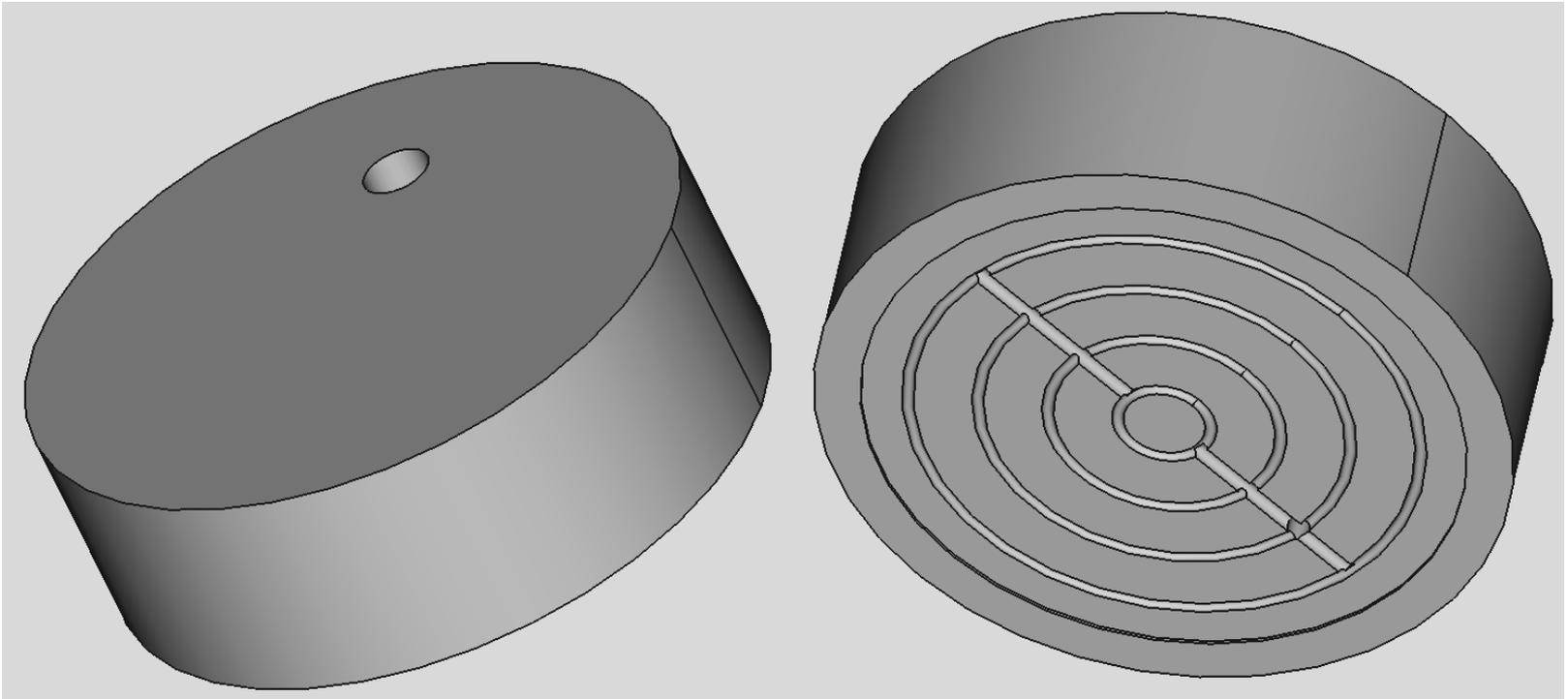
Rainurage et perçage pour système de maintien par aspiration.

Épaulement de 0.25-0.3 mm en périphérie.

En alu, dans un rond de 60 mm de diamètre (ou plus selon disponibilité).

En dehors de la face avec plan et épaulement et rainurage, le reste n'a pas besoin d'être fini.

Je peux finir la pièce pour les deux perçage de 2 et 6 mm de diamètre.

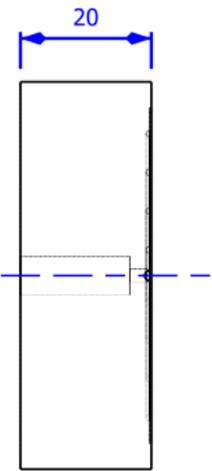
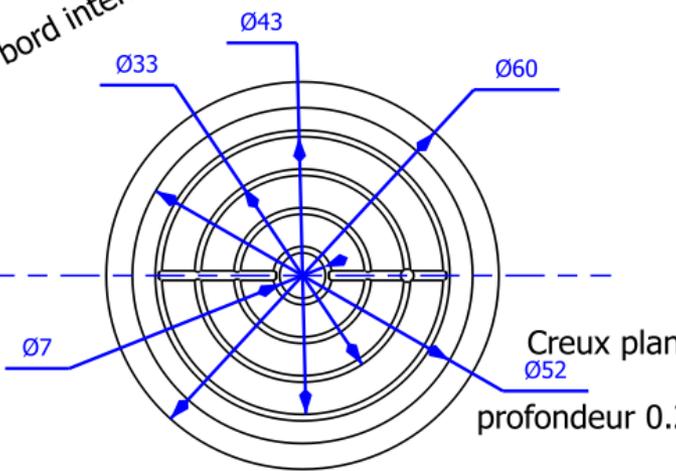


F E D C B A

Diamètres pris sur le bord intérieur

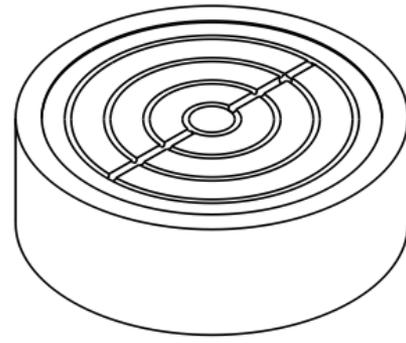
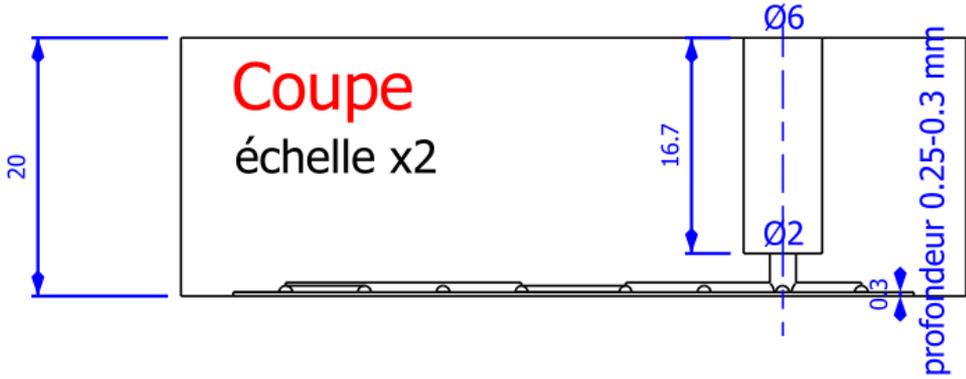
Rainure circulaire
Largeur 1 - 1.5 mm
Profil quelconque

2 rainures linéaires
Largeur 2 mm



Creux plan
Ø52
profondeur 0.25-0.3 mm

Coupe
échelle x2



4

3

2

1

4

3

2

1

DESIGNED BY: NZ		Support de polissage manuel pour wafer 2 pouces		G	—
DATE: 20/06/2020				F	—
SIZE A4		DRAWING NUMBER 1		E	—
SCALE //				SHEET 1/1	
WEIGHT (kg) En alu		This drawing is our property; it can't be reproduced or communicated without our written consent.		C	—
				A	—

F E D